

足立音衛門 里山ファクトリー グラウンド使用許可申請書

株式会社 足立音衛門 様

年 月 日

下記の通り、施設の使用許可を申請致します。

記

施設名	足立音衛門 里山ファクトリー (旧佐賀小学校) グラウンド		
使用日時	年 月 日	開始 時 分	～ 終了 時 分
使用目的			
使用者 (団体名)		人数	約: 人
使用者の区分	一般 ・ 学生 (大学 ・ 高校 ・ 中学 ・ 小学) ・ その他		
申込責任者	ご住所		
	お名前		
	ご連絡先		

ご 使 用 に 際 し て	<p>1、 グラウンド使用の申請完了後であっても、雨天時、降雨、降雪後のグラウンドに水がたまった状態の時は、使用を取り消す場合がございます。</p> <p>2、 午前10時までに、グラウンド、駐車場に駐車中の車の退去を完了してください。</p> <p>3、 使用後はグラウンドにレーキを掛けて、ゴミは持ち帰りください。</p> <p>4、 グラウンド使用に係る事故、怪我などは、使用者の責とします。物損事故も同様とします。</p> <p>5、 グラウンド・駐車場の使用時間は、朝10:00までとします。</p> <p>6、 退去時間の順守、清掃、片付けなどがきちんとしていなかった等の場合は、次回以降のご利用をご遠慮いただく場合がございます。</p> <p>7、 グラウンド使用中の駐車場所について、従業員用駐車場への駐車をお願いする場合がございます。</p>
---------------------------------	--

許可の条件を承知しました。

申込者

ご住所

お名前

ご連絡先

使用希望日の1週間前までに、提出をしてください。

内容を確認の上、足立音衛門担当者より、許可の連絡を差し上げます。